(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-281972

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

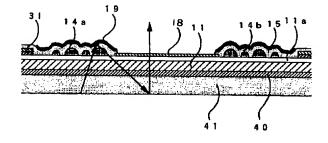
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ					
G02F	1/1335	5 2 0		G 0	2 F	1/1335		5 2 0	
G 0 2 B	5/08			G0:	2 B	5/08		В	
G02F	1/1333	5 0 5		G 0 :		1/1333		C 5 0 5	
			審査請求	未開來	爾家	項の数4	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平10-75317		(71)	出顧人	. 000005	049		
(22)出顧日		平成10年(1998) 3月24日				シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号			
(31)優先権主張番号 (32)優先日		特願平10-16299 平10(1998) 1 月29日		(72)	発明者				叮22番22号 シ
(33)優先権主張国		日本 (JP)		(72)発明者		鳴瀧	陽三		
							大阪市 株式会		灯22番22号 シ
				(72) §	铯明者	/-	_	可倍野仗基外	灯22番22号 シ
						ヤープ			11 60世66ウ ン
				(74) f	大理分	弁理士	小池	隆彌	
									最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 反射透過両用型の液晶表示装置であって、反射部の反射特性を制御して、最適な反射特性を有する反射部を形成することにより、波長依存性が少なく、再現性も良好で、しかも反射透過両用型の液晶表示装置に最適な反射部を有する反射透過両用型の液晶表示装置およびその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 液晶層を挟んで互いに対向して配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の高い材料からなる反射部と光透過効率の高い材料からなる透過部とを1 画素内に構成する画素電極が形成されてなる液晶表示装置であって、前記反射機能を有する材料からなる反射部は、その上表面が連続する波状に形成されていることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶層を挟んで互いに対向して配置され る一対の基板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の 高い材料からなる反射部と光透過効率の高い材料からな る透過部とを分割して1画素内に構成する画素電極が形 成されてなる液晶表示装置であって、

1

前記反射機能を有する材料からなる反射部は、その上表 面が連続する波状に形成されていることを特徴とする液 晶表示装置。

【請求項2】 前記反射機能を有する材料からなる反射 部の下側には、複数の凹凸形状を有する感光性の高分子 樹脂膜が形成されていることを特徴とする請求項1に記 載の液晶表示装置。

【請求項3】 液晶層を挟んで互いに対向して配置され る一対の基板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の 高い材料からなる反射部と光透過効率の高い材料からな る透過部とを分割して1画素内に構成する画素電極が形 成されてなる液晶表示装置の製造方法であって、

前記一方側の基板上に、前記光透過効率の高い材料から なる透過部をソースバスラインの形成と同時に形成する

前記一方側の基板上の前記反射部を形成する領域に、複 数の凹凸形状を有する感光性の高分子樹脂膜を形成する 工程と、

前記高分子樹脂膜上に、前記光反射効率の高い材料から なる反射部を形成する工程と、を含むことを特徴とする 液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 液晶層を挟んで互いに対向して配置され る一対の基板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の 高い材料からなる反射部と光透過効率の高い材料からな る透過部とを分割して1画素内に構成する画素電極が形 成されてなる液晶表示装置の製造方法であって、

前記一方側の基板上に、前記光透過効率の高い材料から なる透過部をソースバスラインの形成と同時に形成する 工程と、

前記透過部を含む基板上に保護膜を形成する工程と、 前記保護膜上に前記光反射効率の高い材料を形成する工 程と、

前記光反射効率の高い材料をパターンニングすることに より、前記反射部を形成する工程とを有し、

前記反射部のパターンニングの際に、少なくとも透過部 上および端子電極上に形成された前記光反射効率の高い 材料を同時に除去することを特徴とする液晶表示装置の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ワードプロセッサ やパーソナルコンピューターなどのOA機器や、電子手 帳などの携帯情報機器、あるいは液晶モニターを備えた

びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型で低消費電 力であるという特徴を生かして、ワードプロセッサやパ ーソナルコンピューターなどのOA機器や、電子手帳な どの携帯情報機器、あるいは液晶モニターを備えたカメ ラー体型VTRなどに広く用いられている。

【0003】このような液晶表示装置には、画素電極に ITO (Indium Tin Oxide) などの透 10 明導電性薄膜を用いた透過型の液晶表示装置と、画素電 極に金属などの反射電極を用いた反射型の液晶表示装置 とがある。

【0004】本来、液晶表示装置はCRT(ブラウン 管)やEL(エレクトロルミネッセンス)などとは異な り、自ら発光する自発光型の表示装置ではないため、透 過型の液晶表示装置の場合には、液晶表示装置の背後に 蛍光管などの照明装置、所謂バックライトを配置して、 そこから入射される光によって表示を行っている。ま た、反射型の液晶表示装置の場合には、外部からの入射 20 光を反射電極によって反射させることによって表示を行 っている。

【0005】この反射型の液晶表示装置に用いられる表 示モードとしては、現在透過型の液晶表示装置に広く用 いられているTN(ツイステッドネマティック)モード やSTS (スーパーツイステッドネマティック) モード などの偏光板を利用して表示を行うタイプのもののほ か、偏光板を用いないために明るい表示を実現すること が可能である相転移型ゲストホストモードについても、 近年盛んに開発が行われている。

【0006】しかしながら、このような反射型の液晶表 30 示装置の場合には、上述のようにバックライトを使用し ないために、消費電力を極めて小さくすることができる という利点を有しているものの、周囲の明るさなどの使 用環境あるいは使用条件によって表示の明るさやコント ラストが左右されてしまうという問題を有している。

【0007】また、透過型の液晶表示装置の場合には、 上述のようにバックライトを用いて表示を行うために、 周囲の明るさにさほど影響されることなく、明るくて高 コントラストを有する表示を行うことができるという利 点を有しているものの、通常バックライトは液晶表示装 置の全消費電力のうち50%以上を消費することから、 消費電力が大きくなってしまうという問題を有してい る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、反射型の 液晶表示装置においては、周囲の明るさなどの使用環 境、特に外光が暗い場合には視認性が極端に低下すると いう欠点を有しており、また、一方の透過型の液晶表示 装置においても、これとは逆に外光が非常に明るい場 カメラー体型VTRなどに用いられる液晶表示装置およ 50 合、例えば晴天下などでの視認性が低下してしまうとい

うような問題を有していた。

【0009】そこで、このような問題点を解決するため の手段として、入射光をある反射率と透過率とで反射お よび透過させるさせるような半透過反射膜を使用するこ とにより、反射型と透過型との両方の機能を合わせ持っ た液晶表示装置が、例えば特開平7-333598号公 報に開示されている。

【0010】しかしながら、上述した入射光をある反射 率と透過率とで反射および透過させるような半透過反射 膜は、金属薄膜により形成する場合には、吸収係数の大 きな材料を用いる必要があり、入射光の内部吸収が大き く、表示に利用されない散乱光が生じてしまい光の利用 効率が悪いという問題を有している。また、金属膜に微 細な穴を形成する場合には、膜の構造があまりにも微細 なために制御が困難であり、均一な特性の膜を生産する ことが困難であるという問題を有している。

【0011】一方、特開平6-27481号公報には、 絶縁基板に感光性樹脂を塗布してパターン化し、さらに 熱処理を行ってパターン部分の上縁部を丸くなるように 角落としを行い、その後、パターンが形成された絶縁性 基板の上に光反射効率の高い反射薄膜を形成するような 反射板を使用した反射型液晶表示装置が開示されてい る。

【0012】このようにして作製された反射板は、凹凸 形状の再現性も良好であり、反射薄膜の不規則な凹凸表 面が滑らかであるため、干渉や多重反射が少なく明るい 反射表示を可能としている。

【0013】しかしながら、このような従来の反射型の 液晶表示装置においては、反射電極の凹凸形状の制御性 が良いというものの、露光工程での凹凸形状のパターン ニングむらや、熱処理工程での熱伝導むらなど、量産時 においてはその制御性にまだまだ多くの問題を有してい る。そして、このようなプロセスむらにより凹凸形状の ばらつきが生じてしまい、ひいては反射特性のばらつき や表示むらなどが生じてしまっている。

【0014】したがって、上述したような従来の反射型 の液晶表示装置では、例えば晴天時の光線下や手元光源 下などの周囲光が非常に明るい場合などにおいては、ば らつきによる表示特性の問題は少ないものの、間接照明 下や薄暗い室内などの周囲光が比較的暗い場合などにお いては、反射特性のばらつきによる表示特性への影響が 大きくなってしまい、生産ロット間によって表示認識可 能な周囲光強度が異なってしまうなどという問題を有し

【0015】本発明は、上述したような液晶表示装置に おける問題点に鑑みなされたものであって、その目的と するところは、周囲光がどのような状態であっても光の 利用効率の高い表示を可能とする反射透過両用型の液晶 表示装置およびそれを生産性良く実現するための製造方 法を提供することを目的とするものである。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、液晶層を挟んで互いに対向して配置される一対の基 板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の高い材料か らなる反射部と光透過効率の高い材料からなる透過部と を分割して1画素内に構成する画素電極が形成されてな る液晶表示装置であって、前記反射機能を有する材料か らなる反射部は、その上表面が連続する波状に形成され ていることを特徴としており、そのことにより、上記目 10 的は達成される。

【0017】なお、このとき、前記反射機能を有する材 料からなる反射部の下側には、複数の凹凸形状を有する 感光性の高分子樹脂膜が形成されていることが好まし 61

【0018】本発明の液晶表示装置の製造方法は、液晶 層を挟んで互いに対向して配置される一対の基板のうち の一方側の基板上に、光反射効率の高い材料からなる反 射部と光透過効率の高い材料からなる透過部とを分割し て1 画素内に構成する画素電極が形成されてなる液晶表 示装置の製造方法であって、前記一方側の基板上に、前 記光透過効率の高い材料からなる透過部をソースバスラ インの形成と同時に形成する工程と、前記一方側の基板 上の前記反射部を形成する領域に、複数の凹凸形状を有 する感光性の高分子樹脂膜を形成する工程と、前記高分 子樹脂膜上に、前記光反射効率の高い材料からなる反射 部を形成する工程と、を含むことを特徴としており、そ のことにより、上記目的は達成される。

【0019】また、本発明の液晶表示装置の製造方法 は、液晶層を挟んで互いに対向して配置される一対の基 板のうちの一方側の基板上に、光反射効率の高い材料か らなる反射部と光透過効率の高い材料からなる透過部と を分割して1画素内に構成する画素電極が形成されてな る液晶表示装置の製造方法であって、前記一方側の基板 上に、前記光透過効率の高い材料からなる透過部をソー スバスラインの形成と同時に形成する工程と、前記透過 部を含む基板上に保護膜を形成する工程と、前記保護膜 上に前記光反射効率の高い材料を形成する工程と、前記 光反射効率の高い材料をパターンニングすることによ り、前記反射部を形成する工程とを有し、前記反射部の 40 パターンニングの際に、少なくとも透過部上および端子 電極上に形成された前記光反射効率の高い材料を同時に 除去することを特徴としており、そのことにより、上記

【0020】以下、本発明の作用について簡単に説明す

目的は達成される。

【0021】本発明の液晶表示装置によれば、1つの表 示画素に光反射効率の高い材料からなる反射部と光透過 効率の高い材料からなる透過部とを作り込むことによ り、周囲が真っ暗の場合には、バックライトからの透過

50 部を透過する光を利用して表示を行なう透過型の液晶表

示装置として、また、外光が暗い場合には、バックライトからの透過部を透過する光と光反射率の比較的高い膜により形成された反射部により反射する光との両方を利用して表示を行う反射透過両用型の液晶表示装置として、さらに、外光が明るい場合には、光反射率の比較的高い膜により形成された反射部により反射する光を利用して表示を行う反射型の液晶表示装置として用いることができる。

【0022】つまり、本発明では、光反射効率の高い材料からなる反射部と光透過効率の高い材料からなる透過部とを分割して1画素内に構成する画素電極を形成していることにより、上記何れの場合においても光の利用効率が良好で生産性に優れた液晶表示装置を実現することが可能となっている。

【0023】また、本発明では、反射機能を有する材料からなる反射部の上表面を連続する波状に形成していることにより、反射部が平坦な場合と比較して、散乱手段を設けることなく写り込みを防止することができ、ペーパーホワイト表示を実現することが可能となっている。

【0024】また、本発明では、反射機能を有する材料 20 る。 からなる反射部の下側に複数の凹凸形状を有する感光性 の高分子樹脂膜を形成していることにより、連続する滑 歩色らかな凹凸形状に多少のばらつきがあっても表示に影響 することのない液晶表示装置を生産性良く実現すること り、が可能となっている。 であ

【0025】また、本発明では、光透過効率の高い材料からなる透過部をソースバスラインの形成と同時に形成していることにより、透過部をソースバスラインと同工程により作製することができるので、液晶表示装置の製造プロセスを大幅に短縮することが可能となっている。

【0026】また、本発明では、透過部と反射部との間 に保護膜を形成しているため、透過部と反射部との間で 起こる電触を防止することが可能となっている。

【0027】さらに、本発明では、反射部のパターンニングの際に、透過部上および端子電極上の反射材料を同時に除去していることにより、液晶表示装置の製造プロセスを大幅に短縮することが可能となっている。

【0028】ここで、バックライトから発せられた光は、透過部の領域については、そのまま透過して基板を抜けて行くが、反射部の領域については、反射部の裏面で反射されてバックライトに戻され、再び基板側に反射して、その光の一部が透過部の領域を通過して基板を抜けて行くようになっている。

【0029】このとき、特に、反射部が平坦形状の場合には正反射が主に発生するので有効に透過部の領域を通過するような光に変換することが困難であったが、本発明においては、反射部を連続する波状としていることにより、バックライトから発せられた光は散乱され、バックライトの正面方向に効率よく光を戻すことが可能になり、これまでの透過型の液晶表示装置と違って実際の開口率以上の光を有効に利用することが可能となっている

【0030】ここで、本発明の液晶表示装置における干渉色について、その原理を簡単に説明する。

【0031】図11は、干渉色の発生を示す概念図であり、ガラス基板側から光が入射し、その入射光が反射膜で反射されてガラス基板から出射する状態を示している

【0032】この場合において、干渉色の発生は、入射 角 θ i で入射した光が反射膜の凸部上と麓部とで反射さ れ、出射角 θ o で出射する場合に起こると考えられる。 30 そのときの両光の光路差 δ は下記1式により表される。

[0033]

 $\delta = L \sin \theta i + h (1/\cos \theta i + 1/\cos \theta o) \cdot n - \{L \sin \theta o + h (\tan \theta i + \tan \theta o) \sin \theta o\}$ $= L (\sin \theta i - \sin \theta o) + h \{(1/\cos \theta i + 1/\cos \theta o) \cdot n - (\tan \theta i + \tan \theta o) \sin \theta o\} \cdot \cdot \cdot (1)$

但し、θ i ΄は反射膜の麓部での入射角、θ ο ΄は反射膜の麓部での出射角、L は両光のガラス基板への入射点間の距離、h は両光が反射される反射膜の凸部の麓部に対する高さ、n はガラス基板の屈折率である。

【0034】この1式は、 θ $i = \theta$ o、 θ i $i = \theta$ o

のときにのみ計算できるから、このとき、 θ i = θ o = θ 、 θ i $\hat{}$ = θ o $\hat{}$ とすると、光路差 δ は下記 2 式により表される。

40 [0035]

 $\delta = h \{2 \, \text{n/cos} \, \theta \, -2 \, \text{tan} \, \theta \, \cdot \cdot \text{sin} \, \theta\} \quad \cdots \quad (2)$

一方、任意の波長 λ_1 と λ_2 とを考慮すると、 δ/λ_1 = $m\pm1/2$ (mは整数) のとき弱め合い、 δ/λ_2 = m のとき強め合う。よって、下記3式が成り立つことになる。

[0036]

 $\delta (1/\lambda_1 - 1/\lambda_2) = 1/2 \cdot \cdot \cdot (3)$

 $\delta = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) / 2 \cdot (\lambda_2 - \lambda_1) \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$ したがって、上記 2 式と 4 式とにより、高さ h は下記 5 式により表すことができる。

この3式は、下記4式としても表される。

[0038]

[0037]

 $h = 1/2 \cdot \{ (\lambda_1 \cdot \lambda_2) / (\lambda_2 - \lambda_1) \} \cdot \{ \cos \theta / (2n - 2s) \}$ $i n \theta \cdot s i n \theta \} \cdot \cdot \cdot (5)$

(5)

以上のことより、干渉色を無くすためには、反射膜の反射面を連続する波状に形成すればよいことが判った。

7

【0039】そこで、本発明では、このような反射膜を 形成する方法として、少なくとも2以上で高さが異なる 凸部を板状のベース部材の上に形成し、更に、その凸部 を有するベース部材の上に高分子樹脂膜を作成し、その 上に光反射効率の高い材料で反射薄膜を形成するように した。

【0040】このようにして形成される反射薄膜を反射透過両用型の液晶表示装置における反射部に適用すると、その反射部は反射面が連続する波状となっていることから反射した光の干渉がなくなる。また、凸部をフォトマスクを用いて光学的に形成する場合には、光照射条件を同一にすることにより再現性よく凸部を形成することが可能となる。

【0041】なお、本発明の反射透過両用型の液晶表示 装置においては、光透過効率の高い材料からなる透過部 には上述した凸部を形成しない方が透過部における透過 効率が向上するため好ましいが、凸部が透過部に形成さ れていたとしても透過光を用いた表示は可能である。

[0042]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を用いて簡単に説明する。

【0043】図1は、本発明の実施の形態における反射 透過両用型の液晶表示装置を示した断面図である。

【0044】図1に示すように、ガラス基板11の上にはゲート絶縁膜11aが形成されている。また、光反射機能を有する反射電極19の下に位置するガラス基板11上の領域には、高さの高い凸部14aおよび高さの低い凸部14bとがランダムに形成されており、これら凸部14aおよび凸部14bの上には、高分子樹脂膜15が形成されている。

【0045】このように、本実施の形態では、ガラス基板11上のゲート絶縁膜11a上に、凸部14aおよび凸部14bが形成されており、したがって、上述した高分子樹脂膜15の上表面は、上述した凸部14aおよび凸部14bの存在により、連続する波状となっている。なお、この高分子樹脂膜15は、反射電極19の下方だけでなくガラス基板11のほぼ全域にわたって形成されている。

【0046】そして、凸部14aおよび凸部14b上に 形成された上表面が連続する波状となっている高分子樹 脂膜15部分の上には、上述した反射電極19が形成さ れており、この反射電極19は光反射機能を有する材料 により形成されている。

【0047】また、本発明の液晶表示装置では、反射電極19とは別に透明電極18も形成されており、この透明電極18は光透過機能を有する材料である例えばITO(Indium Tin Oxide)などにより形成されている。

【0048】このようにして作製された本実施の形態におけるアクティブマトリクス基板の裏面には、モジュール実装の際に偏光板40が貼り合わされ、さらにバックライト41が偏光板40の外側に具設されている。

【0049】ここで、このバックライト41から発せられた光は、透明電極18の領域については、そのまま透過してアクティブマトリクス基板を抜けて行くが、反射電極19の領域については、反射電極19の裏面で反射されてバックライト41に戻されてしまう。このとき、10 反射電極19は、裏表面も連続する波状となっているため、バックライト41から発せられた光は、図1中の矢印に示すように散乱され、再びアクティブマトリクス基板側に反射して、その光の一部が透明電極18の領域を通過してアクティブマトリクス基板を抜けて行くようになっている。

【0050】このように、本実施の形態で用いたような 反射電極19が形成されたアクティブマトリクス基板に よれば、反射電極19により反射されたバックライト光 をも利用することが可能になるため、これまでの透過型 の液晶表示装置とは違って実際の開口率以上の光を有効 に利用することが可能になる。特に、反射電極19が平 坦形状の場合には正反射が主に発生するので有効に透明 電極18の領域を通過するような光に変換することが困難であったが、本実施の形態では、反射電極19の形状を連続する波状としていることにより、バックライト41の正面方向に効率よく光を戻すことが可能になり、より一層光を有効利用することが可能となっている。

【0051】ここで、図2に、反射電極19の反射率を標準白色板比約90%、バックライト41の反射率を約3090%、偏光板40の透過率を約40%としたときの開口率と透過率・反射率との関係を示す。ただし、図2に示す開口率と透過率・反射率の関係については、全面画素電極として計算しており、バスラインやアクティブ素子などの影響については考慮していない。

【0052】図2に示すように、対向基板側から入射する外光の反射電極19での反射率は、反射電極19の反射率と画素電極に占める反射電極19の割合とを掛け合わせた値となる。また、バックライト41側から入射するバックライト光の透明電極18を通過する透過率は、

40 バックライト光を1とした場合、単純な開口率(画素電極領域に占める透明電極18の割合) a だけではなく、 反射電極19により反射されたバックライト光のうち、 利用される成分を加えた値 b になる。

【0053】このように、反射電極19で反射されたバックライト光も利用しているため、通常の透過型の液晶表示装置とは違って、実際の開口率以上に光を有効利用することが可能になっている。

【0054】次に、図3に、開口率と光透過効率(透過率/開口率)との関係を示す。図3に示すように、開口50率が40%の場合には、バックライト41から直接透明

電極18を通過する光に対して、約50%の強度の反射 電極19で反射されたバックライト光も利用できること が計算上で分かった。つまり、図3に示す計算の結果よ り、画素電極領域に占める反射電極19の割合が大きい ほど反射電極19で反射されたバックライト光の利用効 率も高くなることが分かる。

【0055】(実施の形態1)以下、本発明の具体的な 実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。

【0056】図4は、本発明の実施の形態1における反射透過両用型の液晶表示装置を示した平面図であり、図5(a)(b)、図6(a)(b)、図7(a)(b)は、図4に示す液晶表示装置のA-A線部分におけるプロセス断面図である。

【0057】図4および図7(b)に示すように、この反射透過両用型のアクティブマトリクス基板20は、絶縁基板であるガラス基板11の上に、走査線としての複数のゲートバスライン22および信号線としてのソースバスライン24が交互に交差して設けられている。各ゲートバスライン22および各ソースバスライン24によって囲まれた矩形状の領域内には、光反射効率の高い材料からなる反射電極19と、それとは別に、光透過効率の高い材料からなる透明電極18とが配置されており、これら反射電極19と透明電極18とで画素電極を形成している。

【0058】この各画素電極が配置された領域内の隅部には、ゲートバスライン22から絵素電極に向かって延説されたゲート電極23が分岐されており、このゲート電極23の先端部分にスイッチング素子として薄膜トランジスタ(TFT)21が形成されている。上記ゲート電極23はTFT21の一部を構成する。

【0059】TFT21は、図7(b)に示すように、ガラス基板11の上に形成された上記ゲート電極23の上方に配設されている。ゲート電極23は、ゲート絶縁膜11aによって覆われており、ゲート絶縁膜11aの上には、ゲート電極23の上方を覆うように半導体層27が積層されている。

【0060】この半導体層27上の両端部を覆って一対のコンタクト層28、28が形成されている。

【0061】ソースバスライン24はソース電極25に電気的に接続されており、コンタクト層28上に形成されたソース電極25の先端部がゲート電極23の上に絶縁状態で重畳されて、各TFT21の一部を構成する。ゲート電極23の上には、ソース電極25とは間隔を空け、かつ、ゲート電極23とは絶縁状態で重畳してTFT21のドレイン電極26がコンタクト層28上に設けられている。そして、このドレイン電極26は下地電極31aを介して画素電極に電気的に接続されている。

【0062】このとき、下地電極31aと次段のゲートバスライン24とが、ゲート絶縁膜11aを介して重なるような構造とすることにより補助容量を形成してい

る。また、この下地電極31aを後述する凹凸部が存在 するほぼ全領域に形成することにより、プロセスの影響 を均一にすることが可能となる。

【0063】一方、上述した光反射効率の高い材料からなる反射電極19の下には、ガラス基板11の上にランダムに形成した高さの高い凸部14aおよび高さの低い凸部14bと、これら凸部14aおよび14bの上に形成された高分子樹脂膜15とが存在する。

【0064】この高分子樹脂膜15の上表面は、上述し 10 た凸部14aおよび14bの存在により、連続する波状となっている。そして、高分子樹脂膜15は、反射電極19の下方だけでなくガラス基板11のほぼ全域にわたって形成されており、材質としては本実施の形態1では、例えば、東京応化社製のOFPR-800を使用している。

【0065】上述した凸部14aおよび14bの上に存在し、上表面が連続する波状となっている高分子樹脂膜15部分の上には、上述した反射電極19が形成されており、この反射電極19は、光反射効率の高い、例えばA1により形成されている。なお、反射電極19はコンタクトホール29を介してドレイン電極26と電気的に接続されている。

【0066】また、本発明の反射透過両用型の液晶表示 装置においては、反射電極19とは別に透明電極18が 形成されており、この透明電極18は光透過効率の高い 材料、例えばITO(Indium Tin Oxid e)などにより形成されている。

【0067】次に、この反射透過両用型のアクティブマトリクス基板20の要部である反射電極19および透明 30 電極18の形成方法を図面に基づいて説明する。図5

(a) (b)、図6 (a) (b)、図7 (a) (b)は、図4に示す液晶表示装置のA-A線部分におけるプロセス断面図である。

【0068】まず、図5(a)に示すように、ガラス基板11上には、Cr、Taなどからなる複数のゲートバスライン22(図4参照)と、このゲートバスライン22から分岐したゲート電極23とが形成されている。

【0069】そして、これらゲートバスライン22およびゲート電極23を覆って、ガラス基板11上の全面 40 に、SiNx、SiOxなどからなるゲート絶縁膜11 aが形成されており、ゲート電極23の上方のゲート絶縁膜11a上には、非晶質シリコン(a-Si) や多結晶シリコン、CdSeなどからなる半導体層27が形成されている。そして、この半導体層27の両端部には、非晶質シリコン(a-Si)などからなるコンタクト層28、28が形成されている。

【0070】このコンタクト層28、28のうちの一方 側上には、Ti、Mo、Alなどからなるソース電極2 5が重畳形成されており、また他方側上には、ソース電 50 極25と同様に、Ti、Mo、Alなどからなるドレイ ン電極26が重畳形成されている。

【0071】なお、本実施の形態1では、ガラス基板1 1としては、例えばコーニング社製の商品名が7059 である厚さ1.1mmのものを用いた。

【0072】そして、図5(b)に示すように、ソース バスライン24を構成する金属層31と、この金属層3 1を用いて、この金属層31の形成と同時に下地電極3 1 aをスパッタ法によって形成した。

【0073】続いて、図6(a)に示すように、ソース バスライン24を構成するITO層30をスパッタ法に よってパターニングした。

【0074】本実施の形態1においては、ソースバスライン24を構成する層を金属層31とITO層30との2層構造とした。この構造には、仮にソースなライン24を構成する金属層31の一部に膜の欠陥があったとしても、ITO層30によって電気的に接続されるためソースバスライン24の断線を少なくすることができるという利点がある。

【0075】このITO層30を用いて、このITO層30の形成と同時に画素電極を構成する透明電極18を形成した。このようにすることで、透明電極18をソースバスライン24の形成時に同時に作り込むことができ、層数増加を招くことがなくなる。

【0076】次に、図6(b)に示すように、光感光性 樹脂のレジスト膜12からなる角落としされた断面略円 形状の凸部14aおよび14bを反射電極19がパター ニングされる領域の下に形成する。このとき、透明電極 18上には、液晶層に効率良く電圧を印加するために凸 部14aおよび14bを形成しない方が好ましいが、例 え透明電極18上に形成したとしても光学的には大きな 影響を与えることはない。

【0077】ここで、この反射部領域に形成された凸部 14a および 14b の形成プロセスについて、図 8 (a) \sim (d) を用いて簡単に説明する。

【0078】まず、図8 (a) に示すように、ガラス基板11 (実際は、図6 (b) に示すように、ガラス基板11上には、金属層31と下地電極31aとが既に形成されている。)の上に、光感光性樹脂からなるレジスト膜12をスピンコート方式により形成する。なお、レジスト膜12としては、後述する高分子樹脂膜15と同一の材料であるOFPR-800の光感光性樹脂を、好ましくは500rpmから3000rpm、本実施の形態1では1500rpmで30秒スピンコートし、レジスト膜12の厚さを2.5 μ mとした。

【0079】次に、このレジスト膜12が形成されたガラス基板11を、例えば90で30分間プリベークする。

【0080】続いて、図9に示すような、例えば板体1 3cに2種類の円形のパターン孔13a、13bが形成 されているフォトマスク13を使用し、このフォトマス ク13を、図8(b)に示すようにレジスト膜12の上方に配置して、このフォトマスク13の上方から図の矢印で示すように露光する。

【0081】なお、本実施の形態1におけるフォトマスク13は、直径 5μ mの円形をしたパターン孔13aと、直径 3μ mの円形をしたパターン孔13bとがランダムに配置されており、相互に近接するパターン孔の間隔は、少なくとも 2μ m以上離隔されている。ただし、あまり離隔し過ぎると、高分子樹脂膜15の上表面が連10続する波状となり難い。

【0082】次に、例えば東京応化製のNMD-3からなる濃度2. 38%の現像液を使用して現像を行なう。これにより、図8 (c) に示すように、ガラス基板11 の一方の反射部領域表面に、高さの異なる微細な凸部 14a 、14b が多数個形成される。これら凸部 14a 、14b は上縁が角張っている。本実施の形態 1 では、直径 5μ mのパターン孔 13a によって高さ 2 . 48μ mの凸部 14a が形成され、直径 3μ mのパターン孔 13b によって高さ 1 . 64μ mの凸部 14b が形

【0083】これらの凸部14a´、14b´の高さは、パターン孔13a、13bの大きさ、露光時間、現像時間によって変化させることが可能であり、パターン孔13a、13bの大きさとしても、上述のサイズに限定されるものではない。

【0084】次に、図8(d)に示すように、凸部14 a´、14b´を形成したガラス基板11を200℃で 1時間加熱して熱処理を行なう。これによって、図8

(c) に示したように上端部に角部を有する現像されたままの凸部 14a, 14b, を軟化させて、前記角部が丸くなった、つまり角落としされた断面略円形状の凸部 14a, 14b を形成する。

【0085】図6(b)に示したような凸部14a、14bは、上述したような工程により形成される。

【0086】次に、図7(a)に示すように、高分子樹脂膜をガラス基板11上にスピンコートしてパターンニングし、高分子樹脂膜15を形成した。高分子絶縁膜としては、上述したOFPR-800を使用し、好ましくは1000rpm. ~ 3000 rpmでスピンコートする。本実施の形態1では、2000rpmでスピンコートした。

【0087】これにより、凸部14a、14bの形成がないガラス基板11の上の部分が平坦であっても、上表面が連続する波状をした高分子樹脂膜15が形成されることになる。

【0088】次に、図7(b)に示すように、上述した 高分子樹脂膜15の上の所定箇所にAlからなる反射電 極19を、例えばスパッタリングすることにより形成し た。反射電極19に使用するのに適した材料としては、 50 AlやAl合金の他に、例えば光反射効率の高いTa、 Ni、Cr、Agなどを挙げることができ、反射電極 1 9 の厚さとしては、0. 0 1 \sim 1. 0 μ m程度が適している。

【0089】このようにして作製された本実施の形態1 におけるアクティブマトリクス基板の裏面に、図示しない偏光板を貼り合わせ、さらにバックライトを偏光板の 外側に具設する。

【0090】ここで、透明電極18上の高分子樹脂膜15を除去した状態でA1膜を形成してしまうと電触が発生してしまうが、これは、透明電極18上の高分子樹脂膜15を残しておくことにより防止することが可能である。

【0091】そして、透明電極18上の高分子樹脂膜15をアッシング処理により除去するのと同時に、アクティブマトリクス基板20の周辺端部に形成されたドライバーを接続するための端子電極上の高分子樹脂膜15も併せて除去しておくことにより、プロセスの効率化を図ることができ、液晶層に効率良く電圧を印加することが可能となる。

【0092】なお、高分子樹脂膜15を使用しない凹凸部の形成プロセスでは、ITOからなる透明電極18とAlからなる反射電極19との間に、Moなどの層を形成する工程を経ることにより、電触を防止することが可能となる。

【0093】このようにして形成された光反射効率の高い材料からなる反射電極19は、上述したように高分子樹脂膜15がその上を連続する波状となして形成されているので、同様に上表面が連続する波状となる。

【0094】本実施の形態1においては、透明電極18をソースバスライン24の形成と同時に形成しているが、ソースバスライン24が金属層31とITO層30との2層構造ではなく、金属層31の単層である場合には、透明電極18の形成とソースバスライン24の形成とは、別々であってもよい。

【0095】ここで、上表面が連続する波状となった光 反射効率の高い材料からなる反射電極19からの反射光 の波長依存性を図10に示すようにして測定した。その 測定条件として被測定側は、実際の液晶表示装置における反射電極19の使用状態を想定した構成となっている。具体的には、ガラス基板11として、実際の液晶層に対する屈折率とほぼ等しくなる屈折率が1.5のガラス製のダミーガラス16を使用し、このダミーガラス16を、反射電極19と透明電極18とが形成されたアクティブマトリクス基板20の上に、屈折率が1.5である紫外線硬化接着剤17を用いて接着した状態となしている。

【0096】一方、測定側は、上記ダミーガラス16上の法線m1に対して、入射角 θ iで入射光L1が入射するように光源L1を配し、また法線m2に対して受光角 θ 0の方向に反射する一定角度の光を捉えるべくフォ

トマルチメータし2を配している。

【0097】よって、フォトマルチメータL2は、入射 光L1 が入射角 θ i でダミーガラス16に入射して反 射された散乱光のうち、受光角 θ o で反射する散乱光L2 の強度を捉える。

14

【0098】本実施の形態1では、光源L1から発せられた光がダミーガラス16の表面で反射される正反射光をフォトマルチメータL2が捉えるのを避けるために、 θ i=30度、 θ o=20度の条件で測定した。

10 【0099】図12に、本実施の形態1における反射光 の波長依存性を示す。

【0100】図12に示すように、本実施の形態1では、反射率に波長依存性はほとんど認められず良好な白色をしている。

【0101】なお、フォトマスク13のパターン孔13 a、13bの形状は、本実施の形態1では円形としているが、これは他の形でもよく、例えば長方形、楕円、ストライプなど任意の形状であってもよい。

【0102】また、上記実施の形態1では、2つの高さ が異なる凸部14aと14bとを形成しているが、本発 明ではこれに限らず、凸部が1つの高さでもまた3つ以 上の異なる高さの凸部を形成しても良好な反射特性を有 する反射電極を形成することが可能である。

【0103】ただし、凸部を2つ以上の高さが異なる凸部で形成したほうが、1つの高さで形成するよりもより反射特性の波長依存の良好な反射電極が得られることが判っている。

【0104】ここで、凸部14aと14bとを形成するだけで、連続する波状の上表面が得られるようであれ 30 ば、高分子樹脂膜15を形成せずにレジスト膜12だけで連続する波状の上表面を形成し、反射電極19を形成してもよい。こうすることにより、高分子樹脂膜15を形成する工程を短縮することが可能となる。

【0105】また、上記実施の形態1では、感光性樹脂材料として東京応化社製のOFPR-800を用いているが、本発明はこれに限るものではなく、ネガ型、ポジ型に拘らず、露光プロセスを用いてパターンニングできる感光性樹脂材料であればよい。例えば、東京応化社製のOMR-83、OMR-85、ONNR-20、OF40PR-2、OFPR-830、またはOFPR-500などであってもよく、或るいはShipley社製のTF-20、1300-27、または1400-27であってもよい。さらに、東レ社製のフォトニース、積水ファインケミカル社製のRW-101、日本化薬社製のR101、R633などであってもよい。

【0106】上記実施の形態1では、スイッチング素子としてTFT21を用いているが、本発明はこれに限らず、他のスイッチング素子、例えばMIM(MetalーInsulater-Metal)素子、ダイオー
50 ド、バリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板に

も適用できる。

[0107]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の液晶表示 装置およびその製造方法においては、光反射効率の高い 材料からなる反射部が連続する波状に形成されているの で、波長依存性を少なくでき、これにより干渉色のない 良好な白色面を有する反射表示を実現することが可能と なっている。

【0108】また、基板上に凸部をフォトマスクを用い た光学的手法により形成しているので、凸部を再現良く 形成することができ、これにより得られる反射部の上表 面も再現性のよい波状ものを実現することが可能となっ ている。

【0109】また、光透過効率の高い材料からなる透明 部をソースバスライン形成時に同時に作り込むことによ り、従来の液晶表示装置より工程数を増加させることな く反射透過両用型の液晶表示装置における透明電極を形 成することが可能となっている。

【0110】さらに、反射部を連続する波状としている ことにより、実際の開口率以上の光を有効に利用するこ 20 13c 板体 とが可能となっている。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の実施の形態における反射透過 両用型の液晶表示装置を示した断面図である。

【図2】図2は、本発明の実施の形態における反射透過 両用型の液晶表示装置の開口率と透過率・反射率との関 係を示した図面である。

【図3】図3は、本発明の実施の形態における反射透過 両用型の液晶表示装置の開口率と光透過効率との関係を 示した図面である。

【図4】図4は、本発明の実施の形態1における反射誘 過両用型の液晶表示装置を示した平面図である。

【図5】図5 (a) (b) は、本実施の形態1における 反射透過両用型の液晶表示装置の製造方法を示したプロ セス断面図である。

【図6】図6(a)(b)は、本実施の形態1における 反射透過両用型の液晶表示装置の図5に続く製造工程を 示したプロセス断面図である。

【図7】図7(a)(b)は、本実施の形態1における 反射透過両用型の液晶表示装置の図6に続く製造工程を 40 示したプロセス断面図である。

【図8】図8 (a) ~ (d) は、本実施の形態1におけ

る反射透過両用型の液晶表示装置の反射部領域に形成さ れた凸部の形成方法示したプロセス断面図である。

【図9】図9は、上記図8 (b) における形成工程に用 いるフォトマスクを示した平面図である。

【図10】図10は、本実施の形態1における反射透過 両用型の液晶表示装置の光反射効率の高い画素電極の反 射特性の測定方法を示した断面図である。

【図11】図11は、光干渉の発生を示す概念図であ る。

【図12】図12は、本実施の形態1における反射透過 10 両用型の液晶表示装置の画素電極の波長依存性を示した 図面である。

【符号の説明】

ガラス基板 1 1

11a ゲート絶縁膜

1.2 レジスト膜

1 3 フォトマスク

13a パターン孔

13b パターン孔

14a 高い凸部

14b 低い凸部

14a 高い凸部

14 b ´低い凸部

高分子樹脂膜 1 5

ダミーガラス 1 6

紫外線硬化接着剤 1 7

1 8 透明電極

19 反射電極

30 20 アクティブマトリクス基板

> 2 1 薄膜トランジスタ

2 2 ゲートバスライン

ゲート電極 2.3

24 ソースパスライン

2 5 ソース電極

26 ドレイン電極

2 7 半導体層

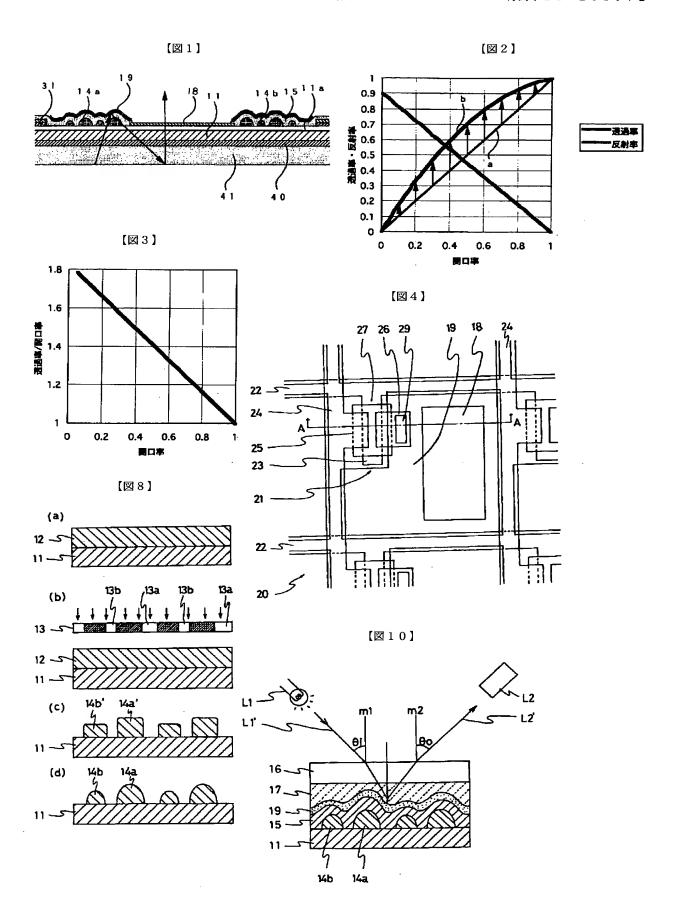
28 コンタクト層

29 コンタクトホール

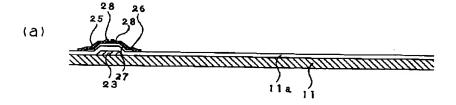
3 0 ITO層

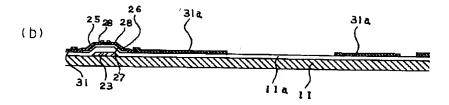
> 3 1 金属層

31a 下地電極

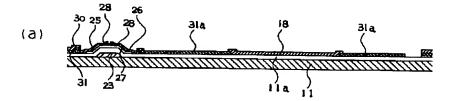


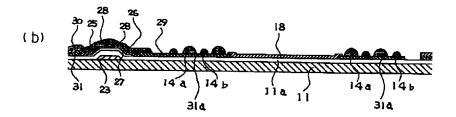
【図5】



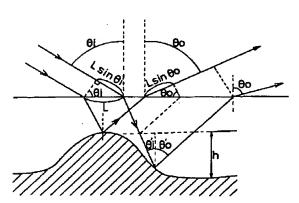


【図6】

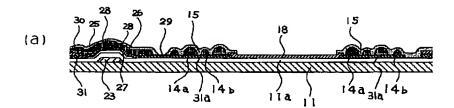


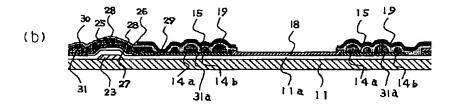


[図11]

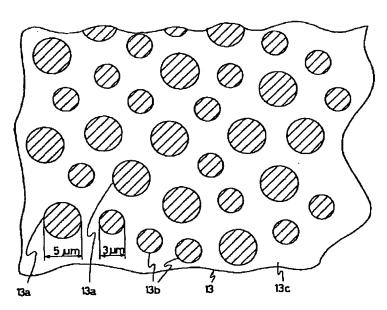


【図7】

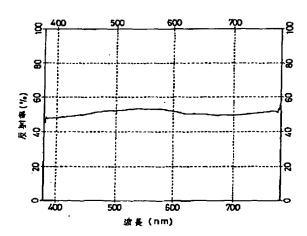




[図9]



【図12】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G 0 2 F 1/1343

1/136

500

G 0 2 F 1/1343

1/136

500

(72) 発明者 島田 尚幸

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 片山 幹雄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内